

No.	出願番号	出願日	発明等の名称	筆頭発明者
1	特願2013-019285	2013/2/4	抵抗体、誘電体等の電子部品用無機材料ペースト及び該無機材料ペーストの製造方法	土屋 哲男
2	特願2013-021464	2013/2/6	無電解めっき膜の密着性向上および除去方法とこれを用いたパターニング方法	堀内 伸
3	特願2013-022048	2013/2/7	燃料合成システムおよびその運転方法	佐藤 勝俊
4	特願2013-022522	2013/2/7	微小構造物検出装置及び方法並びに検出用ディスク	島 隆之
5	特願2013-023033	2013/2/8	光拡散状態を可逆的に変更可能な光拡散可変装置	大園 拓哉
6	特願2013-025429	2013/2/13	懸濁粒子濃縮方法および装置	秋葉 龍郎
7	特願2013-026874	2013/2/14	セシウム吸着材	高橋 顕
8	特願2013-026946	2013/2/14	未分化細胞除去方法	館野 浩章
9	特願2013-027744	2013/2/15	テストデータ生成装置	北村 崇師
10	特願2013-030093	2013/2/19	ダイヤモンド半導体素子	加藤 有香子
11	特願2013-033761	2013/2/22	撥水／撥油皮膜及びその製造方法	穂積 篤
12	特願2013-034356	2013/2/25	圧電MEMSデバイスおよびその製造方法	小林 健
13	特願2013-034950	2013/2/25	電子ビーム露光方法	堀川 剛
14	特願2013-037125	2013/2/27	リチウム溶融塩を電解液に用いたリチウム二次電池	窪田 啓吾
15	特願2013-038657	2013/2/28	イオン液体ビームを用いた分析装置	藤原 幸雄
16	特願2013-039348	2013/2/28	熱可塑性木質系材料の製造方法及びそれによって製造された熱可塑性木質系材料	杉元 宏行
17	特願2013-039742	2013/2/28	セシウム吸着材の後処理法	川本 徹
18	特願2013-039773	2013/2/28	球面モータの制御方法	笠島 永吉
19	特願2013-040002	2013/2/28	カーボンナノチューブ集合体の製造方法	木村 寛恵